

1日目：6月9日（月）

		8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	
A会場	3F メインホール					8:30~11:30 IM-1 先端電子顕微鏡法 ①						13:00~15:45 IM-1 先端電子顕微鏡法 ②															
B会場	5F 501				8:30~11:30 AM-2 ナノ・二次元材料		12:00~12:50 LS-1 日立ハイテク				13:30~16:30 OT-2 風戸研究奨励会・風戸賞受賞講演					17:30~ 18:00 OT-3 CIQTEK											
C会場	5F 502-503				8:30~11:45 AM-3 ソフトマテリアル ①		12:00~12:50 LS-2 日本電子		13:00~14:15 AM-3 ソフトマテリアル ②		14:30~16:00 AB-2 オルガナ、細胞・組織					17:30~ 18:00 OT-4 カーラツハイ クス											
D会場	4F 411-412				8:30~11:45 IMB-7 計測インフォマティクス・データ解析		12:00~12:50 LS-3 メルビル		13:00~15:00 IMB-7 計測インフォマティクス・データ解 析																		
E会場	4F 413-414				10:00~11:00 IMB-4 多次元・マルチスケー ルイメージング ①		11:10~ 11:40 OT-1 モーリ ショーワイン ショウイツ		12:00~12:50 LS-4 サーイツシャー サイエンティフィック		13:00~16:05 IMB-4 多次元・マルチスケールイメージング ②					17:30~ 18:00 OT-5 サモニッ ショーサイエン ショウイツ											
F会場	4F 409-410				8:30~11:45 IMB-5 プローブ顕微鏡法		12:00~12:50 LS-5 ライカマイクロ システムズ		13:00~15:30 IMB-6 生物試料・液状試料の作成技術							17:30~ 18:00 OT-6 アメテク											
G会場	4F 401-402- 403				8:50~11:30 S-2 第6回 日本-カナダ顕微鏡学会交流シンポジウム 2025 ① (8:50開催挨拶 9:00講演開始)		12:00~12:50 LS-6 ブルガシャバン		13:00~16:00 IB-2 相関顕微鏡法																		
ポスター	2F 多目的ホー ル		8:30~9:30 貼 付		9:30~16:05 ポスター展示 (グループA)				16:05~17:30 ポスター討論		撤 去																
企業展示					9:00~17:30 機器展示																						
写真コンクール	2F ロビー			9:00~10:00 貼 付		10:00~17:30 写真展示																					
キャラクタ支援 コーナー	5F ロビー					10:00~17:30 ブース出展																					

8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00